

SYLABUS I ORGANIZACJA SZKOLENIA

Symulator arkuszowej maszyny offsetowej

Prowadząca: inż. Anna Małyńska

Zespół Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Stawki 14, Warszawa

Kontakt: a.malyska@zspoligraf.pl

Terminy szkoleń w roku 2015/2016:

- 1) 26 października 2016 r. - 30 listopada 2016 r.
- 2) 7 grudnia 2016 r. - 25 stycznia 2017 r.

Szczegółowy harmonogram szkolenia w pierwszym terminie							
Dzień tygodnia	Godziny zajęć	Liczba godzin w tygodniu	Liczba godzin szkolenia	Sala	Data rozpoczęcia zajęć	Data zakończenia zajęć	Termin zgłoszenia na szkolenie
środa	16.00-17.30	2	12	19	26.10.2016	30.11.2016	do 24.10.2016
Terminy zajęć: 26 październik 2016 02, 09, 16, 23, 30 listopada 2016							

Szczegółowy harmonogram szkolenia w drugim terminie							
Dzień tygodnia	Godziny zajęć	Liczba godzin w tygodniu	Liczba godzin szkolenia	Sala	Data rozpoczęcia zajęć	Data zakończenia zajęć	Termin zgłoszenia na szkolenie
środa	16.00-17.30	2	12	19	7.01.2016	3.03.2016	30.11.2016
Terminy zajęć: 07, 14, grudnia 2016 r. 04, 11, 18, 25 stycznia 2017							

Forma szkolenia: stacjonarne w siedzibie szkoły

Zaliczenie szkolenia: frekwencja co najmniej 10 godzin

Adresaci: uczniowie klas II, III Technikum Poligraficznego w zawodzie technik procesów drukowania.

SYLABUS I ORGANIZACJA SZKOLENIA

Symulator arkuszowej maszyny offsetowej

Opis szkolenia

W trakcie szkolenia uczniowie poznają

- podstawowe pojęcia związane z technologią drukowania offsetowego
- utrudnienia występujące w procesie drukowania offsetowego
- sposoby rozwiązywania problemów i błędów występujących w procesie drukowania offsetowego

Po szkoleniu uczestnik powinien umieć:

- posługiwać się podstawowymi pojęciami związanymi z technologią drukowania offsetowego

- diagnozować i rozpoznawać utrudnienia występujące w procesie drukowania offsetowego
- rozwiązywać problemy i zapobiegać błędom występującym w procesie drukowania offsetowego

Zasady organizacyjne:

Zajęcia odbywają się w rytmie tygodniowym. Jedno spotkanie to 2 godziny lekcyjne.

Szkolenie trwa 6 tygodni.

Zgodnie z harmonogramem szkoleń w roku szkolnym 2016/2017 przewiduje się szkolenie dla dwóch grup. Jedna grupa szkoleniowa to maksymalnie dwóch uczniów.

Zgłoszenia na szkolenie dokonuje się drogą mailową na adres:
sekretariat@zspoligraf.pl

Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:

tytuł maila: *Zgłoszenie na szkolenie „symulator offsetowy”*

w treści maila:

- *termin szkolenia*
- *imię i nazwisko zgłaszającego się ucznia*
- *klasa zgłaszającego się ucznia*

Uczestnicy, którzy zaliczą szkolenie otrzymają zaświadczenie potwierdzające ich udział w szkoleniu z wypisanymi nabytymi umiejętnościami.

W przypadku liczby zgłoszeń większej niż liczba miejsc na szkoleniu, o przyjęciu decydują następujące kryteria: średnia ocen z przedmiotów zawodowych w roku szkolnym 2015/2016, następnie roczna ocena zachowania w roku szkolnym 2015/2016.